# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-058138

(43) Date of publication of application: 13.03.1987

(51)Int.CI.

GO1N 15/02 GO1B 11/10 GO1N 21/53

(21)Application number: 60-197665

(71)Applicant: KOWA CO

(22) Date of filing:

09.09.1985

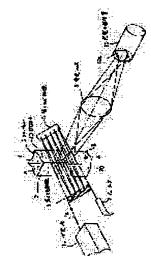
(72)Inventor: ISHIKAWA MUNEHARU

## (54) METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING PARTICLE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To accurately perform measurement even when the density of particles is low, in a method for measuring scattered beam from particles to be measured by irradiating the particles to be measured with coherent beam, by reciprocating luminous flux plural times to cover measuring region with coherent luminous flux.

CONSTITUTION: Water containing fine particles 20 is made to flow into a flow cell 2 and laser beam 1a is brought to be incident on the side surface 3 of the flow cell 2 from a laser beam source 1. The incident beam refracts on the wall surface of the flow cell 2 to be scattered by the fine particles and the greater part of the remain der reaches the side wall 4 to be emitted to the outside while refracted. A first reflec tive mirror 5 is provided in close vicinity to the side wall 4 and the beam emitted from the flow cell 2 is reflected to be again transmitted through the water in the flow cell 2. A second reflective mirror 6 is provided outside the side



wall 3 and the beam emitted from the side wall 3 is again reflected from the flow cell 2 to be recipro cated plural times. At this time, the scattered beam from the fine particles is detected by the photomultiplier tube 10. Because a measuring region is covered with beam, low density fine particles can be measured with high accuracy within a short time.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭62-58138

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)3月13日

G 01 N G 01 B 15/02 11/10 21/53 G 01 N

A-7246-2G Z-7625-2F 7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

60発明の名称

粒子測定方法及びその装置

顧 昭60-197665 御特

23出 昭60(1985)9月9日

石川 勿発 明 者 興 和 株 式 会 社 人 包出 顋

多摩市豊ケ丘6-2番3-307 名古屋市中区錦3丁目6番29号

弁理士 加藤 70代 理

1. 発明の名称

粒子測定方法及びその装置

#### 2. 特許請求の範囲

1)被測定粒子にコヒーレント光概からの光東を 照射して粒子からの散乱光を測定し、粒子の特性 を測定する粒子測定方法において、前配光束を被ぐ 測定粒子の存在する測定領域で複数回往復させる ことによって測定領域をコヒーレント光東で規 い、そのコヒーレント光束からの散乱光を測定す ることを特徴とする粒子測定方法。

2)前紀光束を少なくとも測定領域で重畳しない ように往復させることを特徴とする特許請求の義 囲第1項に記載の粒子測定方法。

3)被測定粒子にコヒーレント光額からの光束を 照射して粒子からの散乱光を測定し、粒子の特性 を測定する粒子測定装置において、第1と第2の 反射手段を測定領域をはさんで配置し、コヒーレ ント光額からの光束を前記第1と第2の反射手段 間で複数国多重反射させることにより前記コヒー

レント光泉を測定領域で複数回往復させ、そのコ ヒーレント光垠からの改乱光を測定することを特 欲とする粒子測定裝置。

#### 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木苑明は、柱子測定方法及びその装置、さらに 詳細には被測定粒子にレーザー光額のようなコ ヒーレント光額からの光東を照射して粒子からの 散乱光を測定し、粒径及び粒子数など粒子の特性 を測定する粒子測定方法及びその姿置に関する。

#### [従来の技術]

従来から光子相関法の原理に基づいてレーザー 光額からの肢乱光束を測定し、微粒子の粒径や粒 子数などの粒子特性の測定が行なわれている。例 えば純水中の不純物を測定する場合、測定対象で ある微粒子の粒径が小さく、しかも粒子がまばら にしか存在しないために困難を伴う。従来では微 粒子からの散乱強度を増加させるために入射光泉 を小さな領域に集光させ、高輝度の制定領域を設 け、この領域を通過する粒子からの散乱光を受光

する方法が用いられている。例えば、鍵水中の不 純物を検知する超微粒子カウンタなどにはこのよ うな方法が用いられている。

[免明が解決しようとする問題点]

従って木苑明はこのような点に鑑みなされたも

ので、 粒子数 密度が 種態な微粒子であっても、 その 粒径 や粒子 数 などを 正確に 測定することが 可能 な 粒子 測定力 法及び その 装置を提供する ことを 目的とする。

[周顕点を解決するための手段]

本発明はこのような問題点を解決するために、 レーザー光額などのコヒーレント光額からの光東 を被測定粒子の存在する測定領域で複数回往復さ せることによって測定領域をコヒーレント光東で 寝い、そのコヒーレント光東からの散乱光を測定 する構成を採用した。

[作 用]

このような構成において、レーザー光線は、指向性が高く光東の拡散性が小さなコヒーレント光東であるため、調定領域で複数回反射させることにより測定領域をコヒーレント光東で覆うことが可能になり、測定領域全体にわたって有効に粒子を照射することが可能になり正確な測定ができるようになる。

[ 実 施 例 ]

以下図面に示す実施例に従い本発明を詳細に説明する。

第1図には純水中の不純物微粒子などの微粒子 の特性を測定する測定装置の概略構成が図示され ている。何図において符号1で示すものはコヒー レント光源、例えばレーザー光額であり、この レーザー光額1はその前面からコヒーレントな レーザー光束1aを発射する。このレーザー光額 1から出る光束1aは空気中を迫ってガラス質の フローセル2の第1の傾面3に入射する。このフ ローセル2には矢印Aで示すように上方部から純 水が洗入しその下方部に流出する。この純水には 測定すべき不純物微粒子20が含まれている。フ ローセル2の第1の側面3に入射したレーザー光 災は壁面で屈折して純水中に透過する。 純水中を 透過するレーザー光束は放乱体粒子がある場合に はその光量の一部が散乱され、残りの大部分はフ ローセルの第1の側面3と対向する第2の側面4 に遠し、屈折してフローセルの外部に出る。フ ローセル2の第2の個面4に近接して第1の反射 競 5 が、またフローセル2の第1の側面 3、 すなわちレーザー光源 1 側には第2の反射鏡 6 が配置される。

第2の側面4に違し屈折してローセル2の外に出たレーザー光東は、第1の反射鏡5でそのの側面4に定は、第1の反射鏡5でそのの側面4に定けった。第2の向側面4に定りが2のの側面4に定りが2のの側面4に応じないが2のの側面3で大力の側面3を光東は第2の反射を2の反射を1の側面3に入射する。以下で同な行程を経てつの反射鏡5、6間を往復でしているででしているでは、ではってりが1の側面3に入りする。以下で同な行程を経てつの反射鏡5、6間を往復でしているでは、最後にレーザー光東1 a はよって脱皮によって現るでは、最後にレーザー光東1 a はよっに吸水である。

好ましくはフローセル2の第1と第2の傾面と 低血する面 8 に面して受光レンズ 9 が配置される。フローセル 2 内の純木中に浮遊する 散乱粒子

群20によって放乱されたレーザー光東は、フ ローセルの透明な筋3の側面8を通り、光束にほ ぼ直角な方向に設置された受光レンズ9によって 光電子増倍管10の受光面10aに結像される。 このときフローセル2内を住復しているレーザー 光東1aはコヒーレントな状態を保っているた め、異なった光東中にある粒子からの散乱光もコ ヒーレントになり互いに干渉し得ることから、各 粒子のブラウン運動に依存した 改乱光の 語らぎが 光電子増倍管の光電面10aで検知される。この 光強度の揺らぎはよく知られているように光電子 **増倍性10により光電変換され、処理回路11に** より電気信号として処理され、その後段に接続さ れた相関計12に入力される。この相関計12に より光強度の揺らぎと粒子の特性間の相関関数が 水められ、これがマイクロコンピュータ13に よって粒子の拡散係数及び粒子径に算出される。

なお上述した例で、測定領域は、例えば10× 10mmで、奥行は10mmであり、フローセルから レンズ 9 までの距離は100mm、レンズ 9 から光 電面10aまでは100mm、レンズの焦点距離は50mmである。

・第2図には測定部の構成がさらに詳細に図示さ れている。透明なガラス質からなるフローセル2 の阿側には第1図に図示したようにその空気中に 反射鏡5.6が対向して配置され、レーザー光東 1aの入射角及びフローセル壁面と名反射鎖5. 6の間隔は、各反射鏡5,6に入射する光束と反 **射した光東とが交差して干渉する領域Bがフロー** セル内の純木の流路に入りこまないように設定す るものとする。すなわち第2図の上方舘に図示さ れた例ではこの条件が満たされており、空気の屈 折率を1、フローセル性の風折率を1.4。フロー セル内の屈折率を1.33、フローセル豊面の厚さ を 5 mm、フローセル内の距離を 1 0 mm、反射鏡 と 竖 面 ま で の 距 離 を 4 0 mm、 レ ー ザ ー 光 東 径 を 1.4 = = 中として1 °以上の入射角が必要となり、 また第2図の下方部では交差して干渉する領域B が純水の流路に入りこんでおりレーザー光束の入 射角が小さすぎる例である。

第2 図に図示した装置は、空気と接するフローセルの外壁面で屈折率の大きな差が生じ、 それにより光東の透過率が小さくなって光東の被衰が大きくなってしまうが、 反射鏡と独立にフローセルを交換できるという利点がある。

一力光東の波袞を小さくする整置が第3図に図示されている。第3図に図示した例では透明なフローセル2の外歴23、24に各々反射層21、22が設けられている。この実施例の場合には第2図に示したように反射面とフローセルの外歴間に空気層が存在しないので、光東の被殺を助止して空気層が存在しないので、光東の被殺をしてずったの入射角は、入射光と反射光が交流いる。

この場合には、各屈折率は第2図と同様でフローセルのガラス壁の厚さは61mm、フローセル間は10mmとしてレーザー光東径1.4mmゆで1°以上の入射角が必要となる。

上述したように本発明では歓粒子の測定領域で

ある純水の流路断面全体をレーザー光泉群が殺う ように、1つのレーザー光器から反射手段を使っ て測定領域に複数の光東群を形成することである が、上述したようにフローセル内部で人射光束と 反射光束が交差しないように散定しなければなら ないので、各光東川 l a間に第4図(A)で図示 したように、若干の四隙が生じる。しかし第4図 (B) で図示したようにレーザー光東群 1 a を 花 れの方向Aに対して例えば45。 傾けることに よってこの間隙Cを見かけ上なくするようにする ことが可能である。すなわちレーザー光東群を 流れの力向 A に対して傾けることにより郊 4 図 (A) で図示した間隙 C が E 、 D の 方向 か ら 見 た 場合見かえ上なくなることになり、より密度の高 い複数のレーザー光束群を測定領域に形成するこ とが可能となる。このような方法は第2図及び第 3 図に図示した2 つのいずれの整置にも適用する ことができるものである。

「范明の効果」

- 以上説明したように木発明によればレーザー光

## 特開昭62-58138(4)

東を被別定粒子の存在する領域で複数回往復させて別定領域をコヒーレントな光東で覆うようにしているので、光子相関法により稀積な密度の粒子群を高析度に測定することが可能になり、組積複な微粒子の計測を短時間にしかも粒子群の母集団の統計性を反映する粒子群をとらえることができるという優れた効果を得られる。

#### 4.図面の簡単な説明

1 … レーザー光額

2…フローセル

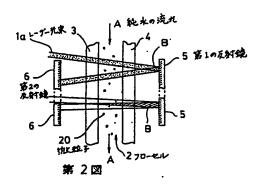
5 . 6 … 反射鏡

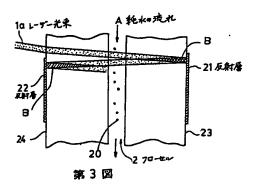
7…光トラップ

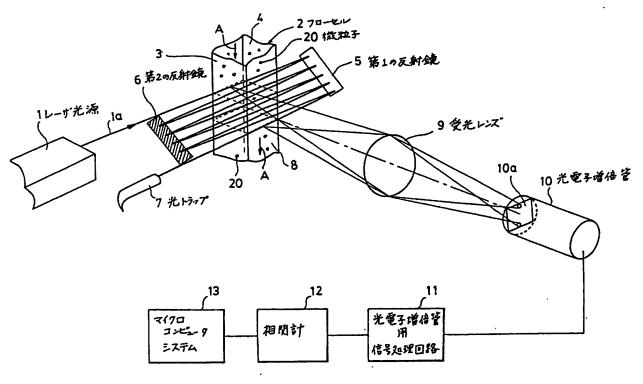
20…微粒子

特許出願人 舆 和 株式会社 代理人 弁理士 加 藤 卓



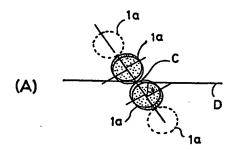


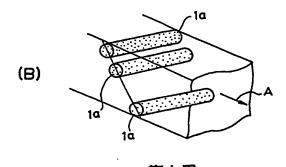




第1図

# **特開昭62-58138 (5)**





# THIS PAGE BLANK (USPTO)